06.2;06.3;07

## Свойства электронного канала в одиночных гетероструктурах GalnAsSb/p-InAs

© Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, М.П. Михайлова, К.Д. Моисеев, С.А. Обухов, А.Е. Розов, Ю.П. Яковлев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 11 ноября 1996 г.

В работе исследованы свойства электронного канала в разъединенной изотипной гетероструктуре II типа GaInAsSb/p-InAs в зависимости от уровня легирования четверного твердого раствора донорной (Te) или акцепторной (Zn) примесью. Обнаружено уменьшение холловской подвижности (более чем на два порядка) с увеличением концентрации акцепторной примеси. Исследованы осцилляции Шубникова-де Гааза при низких температурах ( $T=1.5-20\,\mathrm{K}$ ) и определены эффективная масса электронов ( $m_n=0.026m_0$ ) и некоторые параметры гетероперехода.

В последнее время гетероструктуры на основе твердых растворов GaInAsSb на изопериодных подложках GaSb и InAs интенсивно исследуются как перспективные материалы для инфракрасных источников света и фотодетекторов спектрального диапазона  $2-5\,\mathrm{mkm}$  [1–6].

Ранее было установлено, что система p-GaIn $_x$ AsSb $_y/p$ -GaSb (x,y<0.2) представляет собой ступенчатый гетеропереход II типа, а система p-GaIn $_x$ AsSb $_y/p$ -InAs (x,y<0,2) — разъединенный гетеропереход II типа с разрывом между зоной проводимости и валентной зоной четверного твердого раствора около 60–100 мэВ [7]. В результате перетекания электронов из валентной зоны широкозонного твердого

1 1

раствора в зону проводимости InAs на гетерогранице такой структуры образуются электронные и дырочные каналы. Их наличие в значительной степени определяет транспортные свойства таких гетероструктур.

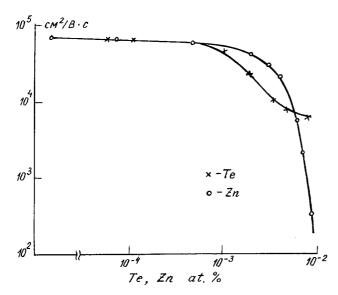
В работе [8] нами впервые в изотипных гетероструктурах p-GaIn $_x$ AsSb $_y/p$ -InAs ( $x\sim0.17,\ y\sim0.22$ ) с нелегированными слоями твердого раствора была обнаружена высокая холловская подвижность электронов ( $u_H=50\,000-70\,000\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{B}\cdot\mathrm{c}$ ), которая была объяснена существованием канала с электронным типом проводимости на гетерогранице. При этом нелегированные твердые растворы такого состава всегда имели p-тип проводимости с концентрацией дырок  $p_{77}=2\cdot10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$  и подвижностью  $u_H=2000\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{B}\cdot\mathrm{c}$ .

В настоящей работе описываются результаты исследования свойств электронного канала в зависимости от уровня легирования твердого раствора теллуром и цинком, которые вводились в раствор–расплав в количествах  $10^{-4}-10^{-2}$  ат.%. Четверные твердые растворы в гетероструктурах  $\mathrm{Ga}_{1-x}\mathrm{In}_x\mathrm{As}_{1-y}\mathrm{Sb}_y$  ( $x=0.17,\ y=0.22$ ) выращивались методом жидкофазной эпитаксии толщиной 2 мкм на высокоомных подложках p-InAs(100) с концентрацией дырок  $p_{77}=2\cdot10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$  и проводимостью  $\sigma=0.1\,\mathrm{Om}^{-1}\cdot\mathrm{cm}^{-1}$ . Измерялись коэффициент Холла R, электропроводность  $\sigma$ , холловская подвижность  $u_H$ . Было исследовано также продольное и поперечное магнитосопротивление (эффект Шубникова—де—Гааза) при низких температурах (T-1.5-20 K) в умеренных магнитных полях до 50 кЭ. Прямоугольные образцы для исследования вырезались из эпитаксиальных структур GaInAsSb/p-InAs и на поверхность твердого раствора вплавлялось 6 индиевых контактов.

На рис. 1 представлена холловская подвижность, измеренная на таких образцах в зависимости от количества вводимой в твердый раствор примеси. При слабом легировании твердого раствора (Te  $< 10^{-3}$  ат.%, Zn  $< 4 \cdot 10^{-3}$  ат.%) холловская подвижность, как и в слоях с нелегированными твердыми растворами, сохраняла высокие значения ( $u_H = 40\,000 - 50\,000\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{B\cdot c}$ ). При более высоком уровне легирования теллуром ( $Te > 10^{-3}\,\mathrm{at.\%}$ ) подвижность плавно уменьшалась до значений  $u_H = 10\,000\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{B\cdot c}$ , а при сильном легировании цинком (Zn  $> 4 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{at.\%}$ ) наблюдалось очень резкое, более чем на порядок, падение подвижности.

Интересно, что в сильно легированных как теллуром, так и цинком образцах появлялась зависимость холловской подвижности ( $u_H = R\sigma$ ) от магнитного поля (рис. 2). В образцах с большой концентрацией теллура подвижность падала при низких полях (H < 5 к), а

Письма в ЖТФ, 1997, том 23, № 4

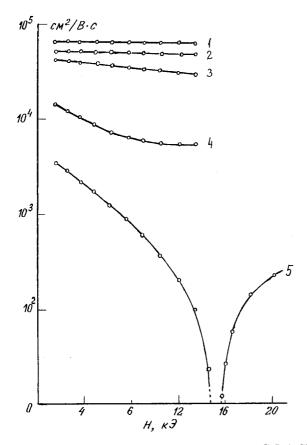


**Рис. 1.** Холловская подвижность в структурах GaInAsSb/*p*-InAs в зависимости от концентрации примесей (теллура и цинка) в твердом растворе.

при H > 5 кЭ подвижность стремилась к постоянному значению  $u_H \approx 5000\,\mathrm{cm^2/B}\cdot\mathrm{c}$ , сравнимому со значением подвижности в эпитаксиальных слоях твердого раствора близкого состава и легированного теллуром [9]. Зависимость подвижности от напряженности магнитного поля, как правило, говорит об участии в проводимости двух сортов носителей заряда [10]. В случае сильного легирования теллуром это, вероятно, высокоподвижные электроны в канале и носители тока (также электроны) с более низкой подвижностью в эпитаксиальном слое, который в результате перекомпенсации донорами становится материалом электронного типа проводимости с подвижностью  $u_H \sim 5000\,\mathrm{cm^2/B}\cdot\mathrm{c}$ .

При сильном легировании твердого раствора акцепторной примесью (цинком,  $Zn > 4 \cdot 10^{-3}$  ат.%) падение подвижности с ростом поля связано с резким уменьшением коэффициента Холла, вплоть до инверсии его знака (рис. 2, образец 5). Такая зависимость может указывать на одновременное участие в проводимости двух сортов носителей заряда, отличающихся не только величиной подвижности, но и знаком [9]. Мы

1\* Письма в ЖТФ, 1997, том 23, № 4



**Рис. 2.** Зависимость холловской подвижности в структурах GaInAsSb/p-InAs от напряженности магнитного поля: 1 — нелегированный твердый раствор; 2,4 — тведрый раствор легирован цинком; 3,5 — твердый раствор легирован теллуром.

Письма в ЖТФ, 1997, том 23, № 4

предполагаем, что в гетеропереходе наряду с электронным каналом начинает проявляться и дырочный канал, при этом роль электронного канала в проводимости падает. Это можно объяснить уменьшением плотности электронов в канале за счет локализации носителей тока в ямах потенциального рельефа на гетерогранице. Падение подвижности может быть обусловлено также и взаимным компенсирующим влиянием электронов и дырок на гетерогранице.

В нелегированных и слаболегированных образцах, в которых наблюдалась высокая подвижность электронов при  $T=77\,\mathrm{K}$ , эти значения подвижности сохранялись вплоть до гелиевых температур. Такое поведение подвижности характерно для структур, в которых механизм рассеяния носителей тока определяется лишь степенью совершенства квантовой ямы (рассеянием на неоднородностях гетерограницы).

На таких структурах при  $T=1.5-20\,\mathrm{K}$  в магнитных полях до  $50\,\mathrm{k}$  Э наблюдались осцилляции магнитосопротивления (эффект Шубникова-де Гааза). Из температурной зависимости амплитуды осцилляций нами была определена эффективная масса носителей заряда  $(m^*=0.026m_0)$ , которая оказалась равной эффективной массе электронов в n-InAs $m^*=0.026m_0$ ; этот результат подтвердил, что электронный канал расположен на стороне p-InAs. Малая величина эффективной массы может быть объяснена большой шириной квантовой ямы на стороне InAs (более 150 Å), что приводит к более низкой энергии локализации электронов и более низкой электронной массе [11].

Из периода осцилляций определена также двумерная концентрация электронов в канале  $N_S\sim 10^{11}~{\rm cm^{-2}}$  и ширина ямы  $\sim 400~{\rm \AA}$ . Температура Дингла оказалась равной  $T=7{-}10~{\rm K}$  при  $T=4.2~{\rm K}$ , что соответствует уширению квантовых уровней в пределах  $2{-}3~{\rm MpB}$ .

Таким образом, полученные экспериментальные результаты позволяют утверждать, что в разъединенных гетероструктурах II типа GaInAsSb/p-InAs на границе со стороны InAs образуется электронный канал с высокой подвижностью, который сохраняется при слабом легировании эпитаксиального слоя как донорными (теллуром), так и акцепторными (цинком) примесями. При сильном легировании акцепторными примесями твердого раствора наблюдается резкое падение подвижности в структуре, обусловленное как истощением электронного канала за счет локализации носителей в ямах потенциального рельефа, так и в результате взаимной компенсации электронов и дырок на самой гетерогранице.

Письма в ЖТФ, 1997, том 23, № 4

6

Данная работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований. Проект N 96–02–1784/а.

## Список литературы

- [1] Баранов А.Н., Джуртанов Б.Е., Именков А.Н., Рогачев А.А., Шерняков Ю.М., Яковлев Ю.П. // ФТП. 1986. Т. 20. С. 2217.
- [2] Choi H.K., Turner G.W., Eglash S.L. // Appl. Phys. Left. 1994. V. 64. P. 2474.
- [3] Yakovlev Yu.P., Baranov A.N., Imenkov A.N., Mikhailova M.P. // SPIE. 1991.
  V. 1510. P. 120.
- [4] Моисеев К.Д., Михайлова М.П., Ершов О.Г., Яковлев Ю.П. // ФТП. 1995.Т. 30. С. 339.
- [5] Gong X., Kan H., Yamaguchi T., Suzuki I., Aogama M., Kumagawa M., Rowell N.L., Wang A., Rinfret R. // Jpn. J. Appl. Phys. 1994. V. 33. P. 1740.
- [6] Mikhailova M.P., Titkov A.N. // Semicond. Sci.Tech. 1994. V. 9. P. 1279.
- [7] Михайлова М.П., Андреев И.А., Воронина Т.И., Лагунова Т.С., Моисеев К.Д., Яковлев Ю.П. // ФТП. 1995. Т. 29. С. 678.
- [8] Воронина Т.И., Лагунова Т.С., Михайлова М.П., Моисеев К.Д., Яковлев Ю.П. // ФТП. 1996. Т. 30. С. 523.
- [9] Воронина Т.И., Джуртанов Б.Е., Лагунова Т.С., Яковлев Ю.П. // ФТП. 1991. Т. 25. С. 293.
- [10] *Хилсум К., Роуз–Инс.* // Полупроводники типа A<sup>3</sup>B<sup>5</sup>. М., 1963.
- [11] Von Bardeleben H.J., Jia J.G., Manasren M.G., Stuz C.E. // Appl. Phys. Lett. 1993. T. 62. C. 90.